

非常勤職員の公募

1. 職 種	技術補佐員
2. 人 数	1名
3. 所 属	超高压電子顕微鏡センター
4. 勤 務 場 所	吹田キャンパス(大阪府茨木市美穂ヶ丘 7-1)
5. 業 務 内 容	ナノテクノロジープラットフォームにおける技術補助業務 集束イオンビーム装置やイオン研磨装置等を用いて、電子顕微鏡用の薄膜試料作製等の技術補助業務を行っていただきます。
6. 応 募 条 件	上記経験は全く問いません。熱意をもって業務に励んでいただける方からの応募を歓迎します(オン・ザ・ジョブ・トレーニングを実施します。経験のない若い方でも活躍できる職場環境が整っています。新卒の方の応募も歓迎します)。
7. 雇 用 期 間	2020年4月1日～2021年3月31日 ※ 雇用期間満了後、更新する場合があります。 ただし、更新する場合であっても、最長で当初採用日から5年までとなります。
8. 試 用 期 間	3か月
9. 勤 務 形 態	週5日(月曜日～金曜日。祝日除く)、1日6時間勤務、応相談
10. 勤 務 時 間	10時00分～16時45分(休憩時間:12時15分～13時00分)、応相談
11. 給 与	時間給:1,127円から 「56. 国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程」による
12. 手 当	超過勤務手当(通勤手当、賞与、退職手当の支給はありません)
13. 社 会 保 険 等	健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入
14. 応 募 方 法	本学HP掲載の様式による履歴書もしくは市販の履歴書等を次の宛先に郵送ください。「応募用履歴書」 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/employ 〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘 7-1 大阪大学超高压電子顕微鏡センター センター長・教授 保田 英洋 ※ なお、応募書類による個人情報、採用者の選考及び採用後の人事等の手続きを行う目的で利用するものであり、第三者に開示いたしません。 ※ 応募書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
15. 応 募 期 限	2020年1月10日(金) ※ ただし、候補者が決定した時点で締め切ることがあります。
16. そ の 他	上記の他の労働条件等の詳細については、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則等をご参照ください。 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html ※以上の労働条件等については本採用情報掲載時点のものであり、変更等の可能性があります。 ※敷地内原則禁煙
17. 募 集 者	国立大学法人大阪大学